

## &lt;학술논문&gt;

# 저전압 대변위 고정도 구동을 위한 근육모사 직렬연결 디지털 구동기

이재용\* · 이원철\*\* · 조영호†

(2007년 3월 15일 접수, 2007년 11월 9일 심사완료)

## Muscle-Inspired Serially-Connected Digital Actuators for Low-Voltage, Wide-Range, High-Precision Displacement Control

Jae Yong Lee, Won Chul Lee and Young-Ho Cho

**Key Words :** Serial Actuators(직렬 구동기), Digital Actuators(디지털 구동기), Low-voltage Actuators(저전압 구동기), Wide-range Actuators(대변위 구동기)

### Abstract

This paper presents muscle-inspired serial digital actuators, achieving the improvement of the range-to-precision and range-to-voltage performance. We propose a weight-balanced design for the *serial actuators with serpentine springs* using serial arrangement of *digital actuators*. We have measured the displacement range, precision, and drive voltage at unit and serial actuation of 1Hz. The serial digital actuators produce a full range displacement of  $28.44 \pm 0.02 \mu\text{m}$ , accumulating the unit displacement of  $2.8 \pm 0.5 \mu\text{m}$  at the operating voltage of  $4.47 \pm 0.07 \text{V}$ . In addition, the serial digital actuators having the displacement precision of  $37.94 \pm 6.26 \text{nm}$  do not accumulate the precision of the unit actuators,  $36.0 \pm 17.7 \text{nm}$ . We experimentally verify that the serial digital actuators achieve the range-to-squared-voltage ratio of  $1.423 \mu\text{m}/\text{V}^2$  and the range-to-precision ratio of 749.6.

---

### 기호설명

---

$\Delta$	: 출력변위
$K$	: 스프링 강성
$F_e$	: 평행판 정전력
$F_s$	: 스프링 복원력
$\sigma$	: 표준편차
$G_E$	: 평행판 전극의 무게중심
$G_S$	: 설펜더인 스프링의 무게중심

### 1. 서 론

최근 정보통신 분야<sup>(1)</sup>에서는 저전압, 대변위, 고정도 구동기가 요구되고 있다. 종래 MEMS 정 전구동기(Fig. 1)를 정보통신 분야에 응용할 경우, 구동범위 대 전압비 및 구동범위 대 정도비 향상이 필요하다. Figure 1은 전압제곱의 비와 구동범위 대 정도의 비를 개선하고자 제안된 기존의 정 전구동기<sup>(2-4)</sup>의 성능을 보여준다. 그러나, 기존의 구동기는 정보통신분야의 광학 스위치나 RF 스위치나 광감쇄기(VOA: Variable Optical Attenuator)<sup>(5)</sup>에 응용되기에에는 한계가 있다. 최근에는 저전압 대 변위 구동의 문제를 해결하기 위해 아날로그 구동변위를 누적하는 방식인 직렬연결 구동기<sup>(6)</sup>가 제

\* 책임저자, 회원, 한국과학기술원 바이오및뇌공학과 및 기계공학과, 디지털나노구동연구단

E-mail : nanosys@kaist.ac.kr

TEL : (042)869-8691 FAX : (042)869-8690

\* LG Electronics Inc. Digital TV 연구소

\*\* 한국과학기술원 바이오및뇌공학과, 디지털나노구동 연구단

안된 바 있다. 그러나, 기존의 직렬연결 아날로그 구동기는 단위 구동기의 오차까지 직렬로 누적되어 고정도 대변위 구동에는 한계를 갖는다.

본 논문에서는 생체근육을 모사하여 대변위 고정도 구동이 가능한 직렬연결 디지털 구동기를 제안한다. 생체근육은 Fig. 2와 같이 액틴과 마이오신의 단위 구동을 직렬로 조합하여 대변위 고정도 구동을 구현한다. 따라서, 본 연구의 생체모사 직렬연결 디지털 구동기는 다수의 디지털 구동기를 직렬로 조합하여, 대변위 고정도 구동을 구현하고자 Fig. 3과 같은 구조를 제안한다.

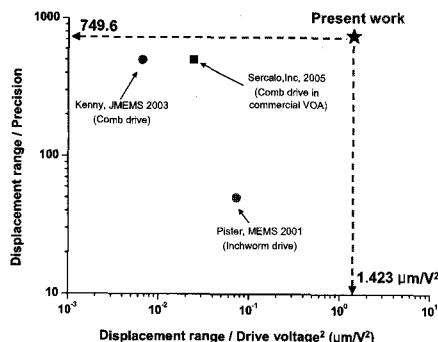


Fig. 1 Performance of the present and previous electrostatic actuators

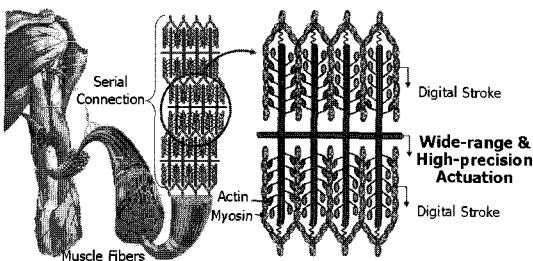


Fig. 2 Structure and principle of the biological muscle actuators

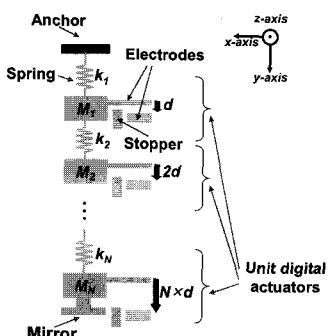


Fig. 3 Simplified model of the serial digital actuators

## 2. 이론적 해석 및 설계

기존 아날로그 구동변위를 누적한 직렬연결 구동기<sup>(6)</sup>는 저전압, 대변위, 고정도 구동을 위해서 각각 스프링 강성( $k_i$ )을 작게 하고, 단위구동기의 수( $N$ )를 늘리며, 단위 구동변위의 오차 누적을 감소할 수 있는 방안이 필요하다. 그러나, 스프링 강성을 작게 하고 단위 구동기의 수를 늘릴 경우, 직렬 연결 구동기의 하중에 의한 처짐(Fig. 3의 z-방향)이 증가된다. 또, 단위 구동기의 구동 오차들의 직렬 누적을 피할 수 없어 전체 구동변위의 정도를 향상시키기 어렵다.

본 논문에서는 스프링 강성을 줄이고 단위 구동기의 수를 늘리기 위해, 사각파 모양의 설펜타인(serpentine) 스프링을 사용하면서 디지털 구동기의 전극과 스프링이 고정단을 중심으로 균형이 잡히도록 Fig. 4 와 같이 설계하였다. 즉, 전극과 스프링 구조의 무게 중심이 중앙의 앵커를 기준으로 서로 반대방향에 있게 하여, 자체 무게에 의한 굽힘 모멘트가 서로 상쇄되고 구조물의 처짐을 최소화하였다. 그 결과 무게 균형을 고려하지 않은 10 단 직렬연결 구동기의 경우  $10.6\mu\text{m}$  였던 중력에 의한 처짐을  $0.16\mu\text{m}$  까지 감소시켰다. 또한, 대변위에서의 고정도 구동을 위해서, 본 논문에서는 단위 아날로그 구동기 대신 단위 디지털 구동기의 직렬 연결을 제안하여 단위 디지털 구동변위들을 누적하되, 출력단의 구동 정도는 최종적으로 더해지는 단위 디지털 구동변위의 정도에 의해서만 결정되게 하여 각 단위 디지털 구동변위의 오차가 누적되지 않도록 하였다.

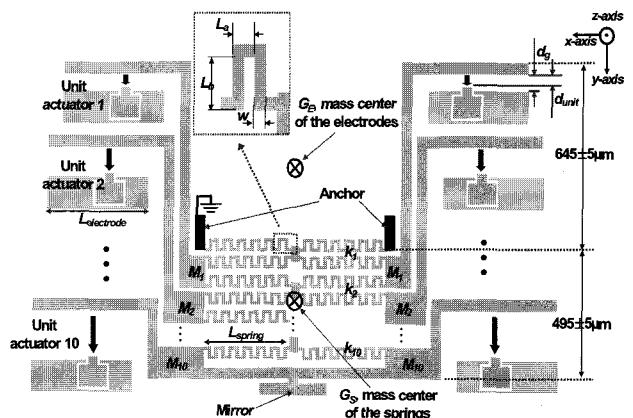


Fig. 4 Schematic view of the serial digital actuators illustrating weight-balanced structures and low-stiffness serpentine springs

**Table 1** Measured dimension of the unit digital actuators\*

Parallel electrode	Gap ( $d_g$ )	$4.55 \pm 0.85 \mu\text{m}$
	Unit displacement ( $d_{unit}$ )	$3.05 \pm 0.60 \mu\text{m}$
	Length ( $L_{electrode}$ )	$795 \pm 5 \mu\text{m}$
Serpentine spring	Stiffness ( $k_s$ )	$0.46 \text{ N/m}$
	Meander dimensions ( $L_a \times L_b$ )	$6 \pm 0.5 \mu\text{m} \times 14 \pm 0.5 \mu\text{m}$
	Length in x-direction ( $L_{spring}$ )	$540 \pm 5 \mu\text{m}$
	Spring width ( $w$ )	$2 \pm 0.5 \mu\text{m}$
	Number of meanders	90 ea

\* Notations and other dimensions are shown in Fig.3 for the serial digital actuators having an identical thickness of 80 $\mu\text{m}$ .

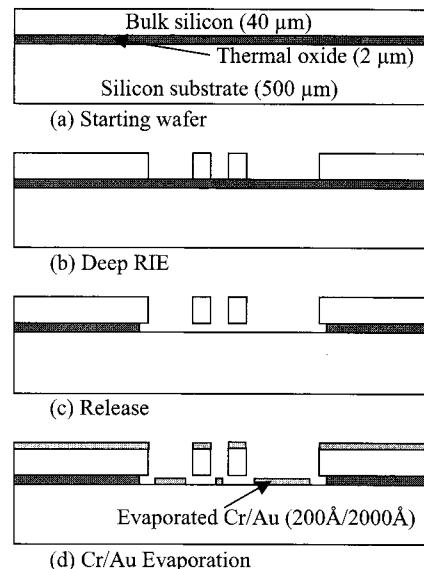
Figure 4 와 Table 1 은 10 개의 단위 디지털 구동기로 구성된 직렬연결 디지털 구동기의 구조와 차수를 보여준다. 각 디지털 구동기의 단위 구동은 직렬로 연결되어 최종 변위를 출력한다. 이 때, 출력변위의 정밀도는 단지 최종단에 있는 디지털 구동기의 정밀도에만 의존한다. 출력변위  $\Delta_o$ 에 관한 수식은 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta_o = \sum_{i=1}^{N-1} \Delta_i + \Delta_N \quad (1)$$

여기서  $N$ 은 디지털 구동기의 수,  $\Delta_i$ 는  $i$  번째 디지털 단위 구동기의 변위,  $\Delta_N$ 은  $N$  번째 디지털 단위 구동기의 변위를 의미한다. 각 단위 디지털 구동기는 세펜타인 스프링으로 지지된 전극이 기계적 스토퍼(stopper)에 의해 3 $\mu\text{m}$ 의 단위구동 변위를 발생시키고 이를 다음 단위 디지털 구동기의 전극에 전달하여, 각 단위구동이 순차적으로 누적되어 출력되게 된다. 단위 디지털 구동기는 정전력 평행판 구동기의 pull-in 효과<sup>(7)</sup>에 의해 구동되며, pull-in 위치  $d_g/3$  (Fig. 4)에서 구동기의 정전력  $F_e$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$F_e = \frac{9}{8} \frac{\varepsilon_0 L_{electrode} t V^2}{d_g^2} \quad (2)$$

여기서  $\varepsilon_0$ 은 공기의 유전율,  $t$ 는 구조물의 두께,  $V$ 는 구동전압,  $d_g$ 는 평행판 전극의 간극,  $L_{electrode}$ 는 이동 전극의 길이를 의미한다. Pull-in 위치보다 큰 영역(> $d_g/3$ )에서 정전력  $F_e$ 는 스프링에 의한 복원력  $F_s$ 보다 커지게 되며 이 관계를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

**Fig. 5** Single mask fabrication process of the serial digital actuators

$$F_e > F_s = k_y \times \frac{d_g}{3} \quad (3)$$

여기서  $k_y$ 는  $y$  방향의 강성을 의미한다. 결국, 단위 디지털 구동기는 5V 이하의 전압에서 식 (3)을 만족하는 세펜타인 스프링( $y$ -방향의 강성 0.46N/m)을 갖도록 설계되었다.

### 3. 제작 공정

Figure 5 는 단일 마스크에 의하여 제작되는 본 연구의 직렬연결 디지털 구동기의 공정 순서를 나타낸다. SOI(Silicon On Insulator) 웨이퍼(Fig. 5a)의 윗면을 PR(AZ1512)로 패터닝을 하고, 상부 실리콘 층(40 $\mu\text{m}$ )을 DRIE 공정으로 식각(Fig. 5b)하여 시제품들의 구조를 형성한다. BOE (Buffered Oxide Etchant) 용액으로 내부의 산화막층을 제거(Fig. 5c)하고, 소자의 표면에 200 $\text{\AA}$ /2000 $\text{\AA}$  두께로 Cr/Au 층을 증착하여 전기적 접속을 위한 패드를 형성한다. Figure 6 은 소자의 전체 구조와 확대된 세펜타인 스프링 부분에 대한 SEM (Scanning Electron Microscope) 사진을 보여준다.

#### 4. 측정결과

제작된 소자(Fig. 6)를 Fig. 7 의 실험방식으로 10회씩 측정하여, 단위구동과 직렬누적구동의 전압, 범위, 정도를 측정하였다.

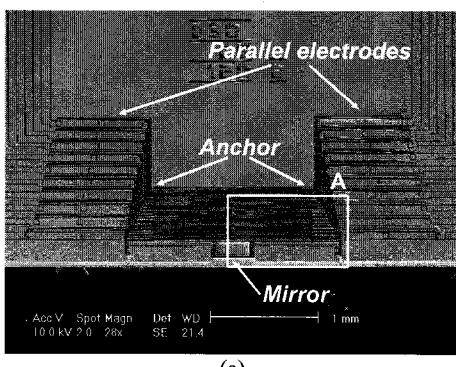
**Table 2** The estimated and measured performance of the unit digital actuators

	Estimated values	Measured values
Minimum operating voltage	5.0 V	$4.25 \pm 0.08$ V
Unit displacement	$3.05 \pm 0.60$ $\mu\text{m}^*$	$2.8 \pm 0.5$ $\mu\text{m}$
Precision	$\sim 40$ nm **	$36.0 \pm 17.7$ nm ***

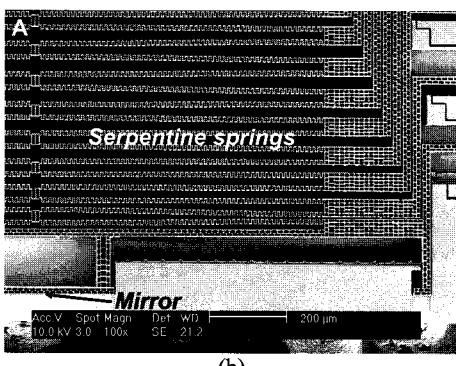
\* The estimated unit displacement is obtained from the measured dimensions(Table 1) and Eq.(1).

\*\* The estimated precision is calculated by the side wall roughness of the stoppers in the order of  $\pm 30$  nm<sup>(8)</sup>.

\*\*\* The measured precision indicates the doubled standard deviation ( $2\sigma$ ) of the output displacements measured from 10 repeated actuations.



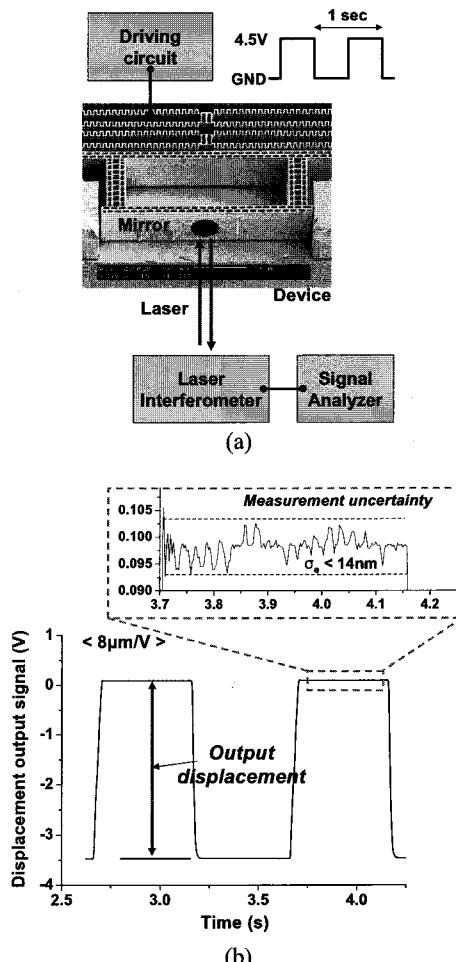
(a)



(b)

**Fig. 6** SEM photographs of the fabricated devices: (a) an overall structure; (b) the serpentine springs, shown in section A of Fig. 6(a)

구동전압은 제작된 소자가 정상적으로 구동하는 최소의 전압을 측정한 것이고, 구동변위(Fig. 8)는 구동기에 부착된 거울(Fig. 7)의 이동을 레이저 간섭계로 측정하여 얻어졌으며, 구동정도(Fig. 9)는 10회 반복 측정된 구동변위의 표준 편차를 2배 ( $2\sigma$ )한 값이다. 단위 구동기의 예측 및 측정 성능을 Table 2에, 직렬연결 디지털 구동기의 예측 및 측정 성능을 Table 3에 요약 정리하여, 각 구동의 전압, 범위, 정도를 비교하였다. 여기서 변위 측정값은 소자의 치수(Table 1)을 이용한 정전력 및 변위에 관한 이론적 예측치를 구한 것이고, 정밀도 측정값은 제조공정으로 인한 디지털 구동부의 측면 거칠기  $\pm 30$  nm<sup>(8)</sup>의 평균제곱근 값으로부터 구하였다.



**Fig. 7** Output displacement measurement: (a) experimental apparatus; (b) displacement output signal

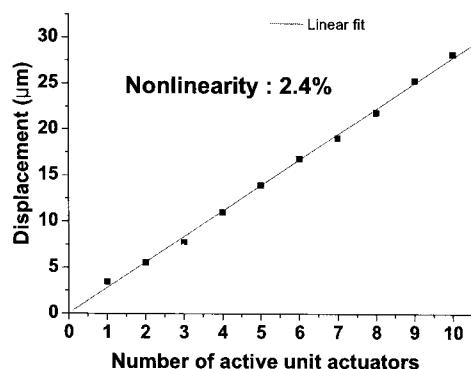
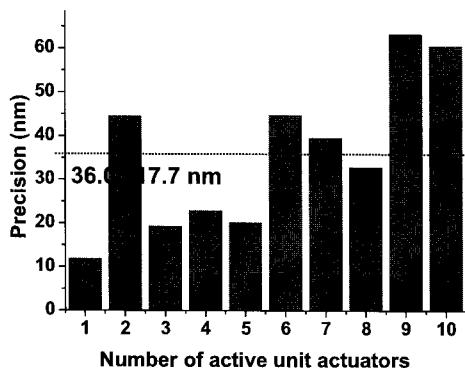
**Table 3** The estimated and measured performance of the serial digital actuators

	Estimated values	Measured values
Minimum operating voltage	5.0 V	4.47±0.07 V
Displacement range	30.5±0.5 μm*	28.44±0.02 μm
Precision	~40 nm**	37.94±6.26 nm***
Displacement range / (drive voltage) <sup>2</sup>	1.202 μm/V <sup>2</sup>	1.423 μm/V <sup>2</sup>
Displacement range / precision	762.5	749.6

\*The estimated unit displacement is obtained from the measured dimensions(Table 1) and Eq.(1).

\*\*The estimated precision is calculated by the side wall roughness of the stoppers in the order of ±30nm<sup>(8)</sup>.

\*\*\*The measured precision indicates the doubled standard deviation ( $2\sigma$ ) of the output displacements measured from 10 repeated actuations.

**Fig. 8** Output displacement depending on the number of active unit actuators**Fig. 9** Precision depending on the number of active unit actuators

측정된 단위 구동기 및 직렬누적 구동기의 구동전압은 각각  $4.25 \pm 0.08$ V 와  $4.47 \pm 0.07$ V 으로 정보통신 분야<sup>(1)</sup>에서 요구되는 조건인 5V 이하를 만족시켰다. 또한, 직렬연결 디지털 구동기는 구동범위에 있어서  $2.8 \pm 0.5$ μm 의 단위 구동 범위를 누적하여  $28.44 \pm 0.02$ μm 의 전체 구동 범위를 출력하면서도, 구동정도에 있어서는 단위 구동기의 구동정도(Table 2 의  $36.0 \pm 17.7$ nm)가 누적되지 않고  $37.94 \pm 6.26$ nm 의 구동정도를 나타냄을 입증하였다.

따라서, 본 논문은 직렬연결 디지털 구동기의 저전압, 대변위, 고정도 구동을 실험적으로 증명하고  $1.423 \mu\text{m}/\text{V}^2$  의 구동범위 대 전압제곱의 비와 749.6 의 구동범위 대 정도의 비를 얻어내었다. Figure 1 의 최근 10년 간의 기존 연구 중 최고 성능을 가지는 두 소자<sup>(2,3)</sup>와 비교해 볼 때, 본 논문이 제안하는 근육모사 직렬연결 디지털 구동기는 구동범위 대 전압제곱의 비와 구동범위 대 정도의 비에 있어서 각각 19.4 배와 1.5 배 향상된 성능을 보였다.

## 5. 결 론

본 논문에서는 디지털 단위구동의 직렬연결을 통한 근육의 고정도, 대변위 구동을 모사하여, 10개의 단위 디지털 구동기의 직렬연결을 통해 저전압, 대변위, 고정도 디지털 직렬연결 구동기를 개발하였다. MEMS 정진구동기의 경우 요구되는 구동범위 대 전압비 및 구동범위 대 정도비 향상을 위해, 본 논문에서는 10개의 디지털 단위구동 범위를 직렬 연결하여 각 단위구동 범위의 오차가 누적되지 않는 직렬연결 디지털 구동기를 제안하였고, 직렬연결 구동기의 자체 치점 문제를 해결하기 위하여 각 단위구동기와 스프링의 무게중심이 고정단의 양쪽에 위치하도록 설계하였다. 본 논문의 직렬연결 구조로 5V-구동전압에서 30μm-범위와 40nm-정도를 가지는 범위를 출력하여,  $1.423 \mu\text{m}/\text{V}^2$  및 749.6 인 구동범위 대 전압제곱의 비 및 구동범위 대 정도의 비를 달성하였다. 이 성능은 Fig. 1 의 최근 10년간의 연구 중 최고 성능을 달성한 두 개의 소자<sup>(2,3)</sup>와 비교해 볼 때, 각각 19.4 배와 1.5 배 향상된 것으로, 본 논문의 근육모사 직렬연결 디지털 구동기가 저전압, 대변위, 고정도 구동을 출력함이 실험적으로 입증되었다.

## 후 기

진흥사업(디지털나노구동연구단)인 "생체모사기법을 응용한 디지털나노구동기관의 구현에 관한 연구" 과제의 지원으로 수행되었습니다.

### 참고문헌

- (1) Noell, W., Clerc, P.-A. and Rooij, N., 2002, "Applications of SOI-based Optical MEMS," *IEEE Journal on selected topics in quantum electronics*, Vol. 8, No. 1, pp. 148~154.
- (2) Yeh, R. and Pister, K.S., 2001, "Single Mask, Large Force, and Large Displacement Electrostatic Linear Inchworm Motors," *IEEE MEMS 2001*, Interlaken, Switzerland, pp. 260~264.
- (3) Grade, J.D., Jerman, H. and Kenny, T.W., 2003, "Design of Large Deflection Electrostatic Actuators," *Journal of microelectromechanical systems*, Vol. 12, No. 3, pp. 335~343.
- (4) Sercalo Microtechnology, Ltd., "Miniature MEMS Variable Optical Attenuator," <http://sercalo.com>
- (5) Isamoto, K., Kato, K. and Toshiyoshi, H., 2004, "A 5-V Operated MEMS Variable Optical Attenuator by SOI Bulk Micromachining," *IEEE Journal on selected topics in quantum electronics*, Vol. 10, No. 3, pp. 570~578.
- (6) Frank, T. and Schilling, C., 1998, "The Development of Cascadable Microdrives with Muscle-like Operating Behavior," *Journal of Micromechanics and Microengineering*, Vol. 8, No. 3, pp. 222~229.
- (7) Rebeiz, G.M. 2003, *RF MEMS Theory, Design, and Technology*, Wiley, New Jersey, pp. 36~38.
- (8) Zhou, R., Zhang, H., Hao, Y. and Wang, Y., 2004, "Simulation of the Bosh Process with a String-cell Hybrid Method," *J. Micromech. Microeng.*, Vol. 14, pp. 851~858.